

Mahatma Gandhi Vidyamandirs

Maharaja Sayajirao Gayakwad Mahavidyalay, Malegaon Camp, Dist. Nasik

Hindi Research Center Organised Guest Lecture On

RESEARCH METHODOLOGY

विषय: (हिंदी अनुसंधान लेखन प्रणाली)

प्रतिवेदन (Report)

महाविद्यालय के हिंदी अनुसंधान केंद्र द्वारा दि.20/03/2023 को **RESEARCH METHODOLOGY** के अंतर्गत हिंदी अनुसंधान लेखन प्रणाली विषय पर सुबह ठीक 11.00 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया था | इसमें डॉ.जगदीश परदेशी (हिंदीविभाग, के.टी.एच.एम.कॉलेज, नाशिक) ने प्रमुख अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित रहकर छात्रों को **RESEARCH METHODOLOGY** के अंतर्गत हिंदी अनुसंधान लेखन प्रणाली विषय पर बहुत ही अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन किया | इसमें उन्होंने अनुसंधान की परिभाषा, स्वरूप, महत्व तथा अनुसंधान प्रक्रिया पर छात्रों को जानकारी दी। इस वक्त विभाग के 20 छात्र उपस्थित थे।

इस समय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. चंद्रकांतजी दिघावकर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे | उन्होंने अपने अध्यक्षीय मंतव्य में छात्रों को कहा कि अपने महाविद्यालय में पीएच डी की सुविधा उपलब्ध हैं , उसका लाभ ले | इसलिए यह व्याख्यान आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हैं | कार्यक्रम का प्रास्ताविक एवं अतिथि परिचय प्रो. डॉ. अनिता नेरे ने किया आभार ज्ञापन शोधछात्र अखिलेश जैसल ने किया तथा सूत्रसंचालन शोधछात्रा सुश्री सविता कोल्हे ने किया।इस अवसर पर महाविद्यालय के उपप्राचार्य डॉ मनीष सोनवणे एवं डॉ अनिल सालवे उपस्थित थे।

विभागाध्यक्ष,

Mahatma Gandhi Vidyamandirs
Maharaja Sayajirao Gayakwad Mahavidyalay, Malegaon Camp, Dist. Nasik

Hindi Research Center Organised Guest Lecture On

RESEARCH METHODOLOGY

विषय: (हिंदी अनुसंधान लेखन प्रणाली)

तिथि :- 20-09-2023

कार्यक्रम पत्रिका

➤ प्रास्ताविक :- प्रो डॉ अनिता नेरे

➤ अतिथि सम्मान :-

➤ अतिथि मंतव्य : मा डॉ.जगदीश परदेशी

(हिंदी विभाग, के.टी.एच.एम.कॉलेज, नाशिक)

➤ अध्यक्षीय भाषण :- मा प्राचार्य डॉ. चंद्रकांतजी दिघावकर

➤ आभार ज्ञापन :- शोधछात्र अखिलेश जैसल

➤ सूत्रसंचालन :- शोधछात्रा सुश्री सविता कोल्हे

Research Methodology अंतर्गत व्याख्यान के क्षणचित्र (दि.20-09-23)





Research Methodology अंतर्गत व्याख्यान के क्षणचित्र (दि.20-09-23)



Research Methodology अंतर्गत व्याख्यान के क्षणचित्र (दि.20-09-23)

